

Czwartek 19 października 2017

| | | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 |
|-------------|--------------------------|---|------------------------|--|------------------------|---|---|
| 9:00-9:30 | Rejestracja uczestników. | | | | | | |
| 9:30-11:00 | Warsztaty | Tribometr | Profilometr optyczny | Mikroskop AFM | Reflektometr/ calotest | Mikroskop SEM | Nanotwardościomierz/ Micro Scratch Tester |
| 11:00-11:30 | Przerwa kawowa | | | | | | |
| 11:30-13:00 | Warsztaty | Profilometr optyczny | Tribometr | Nanotwardościomierz / Micro Scratch Tester | Mikroskop SEM | Mikroskop AFM | Reflektometr/ calotest |
| 13:00-14:00 | Lunch | | | | | | |
| 14:00-15:30 | Warsztaty | Nanotwardościomierz/ Micro Scratch Tester | Mikroskop SEM | Profilometr optyczny | Mikroskop AFM | Reflektometr/ calotest | Tribometr |
| 15:30-16:00 | Przerwa kawowa | | | | | | |
| 16:00-17:30 | Warsztaty | Mikroskop SEM | Reflektometr/ calotest | Tribometr | Profilometr optyczny | Nanotwardościomierz/ Micro Scratch Tester | Mikroskop AFM |

Piątek 20 październik 2017

| | | Grupa 1 | Grupa 2 | Grupa 3 | Grupa 4 | Grupa 5 | Grupa 6 |
|-------------|---|-------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 9:00-10:30 | Warsztaty | Mikroskop AFM | Nanotwardościomierz/ Micro Scratch Tester | Reflektometr/ calotest | Tribometr | Profilometr optyczny | Mikroskop SEM |
| 10:30-11:00 | Przerwa kawowa | | | | | | |
| 11:00-12:30 | Warsztaty | Reflektometr/ calotest | Mikroskop AFM | Mikroskop SEM | Nanotwardościomierz/ Micro Scratch Tester | Tribometr | Profilometr optyczny |
| 12:30-13:00 | Przerwa kawowa | | | | | | |
| 13:00-14:30 | Warsztaty | Wykład dot. Nanoszenia powłok | | | | | |
| 14:30 | Zakończenie warsztatów Ewentualne badania dodatkowe. | | | | | | |